บทคัดย่อ

T 149226

้งานวิจัยนี้เป็นการออกแบบและจัดสร้างเกรื่องมือวัดกวามดันแบบใหม่ ใช้วัดกวามดันในของไหลที่มี ้ความหนี้คสูงเช่น พอลิเมอร์หลอมเหลว อาศัยหลักการทำงานของอุปกรณ์ตรวจจับทางแสง (LDR Light Dependent Resistor) ในการตรวจวัดความดัน โดยอาศัยการเกิดการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการ ้เคลื่อนที่ทางกลของเข็มวัคความคันและแผนกรองแสง ซึ่งจะยึคติคอยู่กับปลายค้านหนึ่งของเข็มวัค ้ความคัน ตำแหน่งของแผนกรองแสงนี้จะติดตั้งอยู่ระหว่างอุปกรณ์ตรวจจับปริมาณของแสง กับแหล่ง กำเนิดแสง (LED, Light Emitting Diode) การตรวจจับนั้นจะวัดแรงดันไฟฟ้าซึ่งจะเปลี่ยนแปลงตาม ความด้านทานและปริมาณของแสงที่มาตกกระทบบนตัวอุปกรณ์ตรวจจับ (LDR) โดยมีแผ่นกรองแสง ้เป็นตัวกำหนดปริมาณแสงในสภาวะการเกิดความคัน ในส่วนของสปริงจะทำหน้าที่เป็นตัวต้านทาน ึการเคลื่อนที่ของเข็มวัดความคันภายใต้สภาวะการเกิดความคันในห้องหลอมเหลวและทำหน้าที่ในการ ้เลื่อนเข็มวัคกวามคันกลับในสภาวะที่กวามคันลคลงก่าแรงคันไฟฟ้าที่ได้จะถูกนำไปสอบเทียบเป็นก่า ้ความคันจริง ในงานวิจัยนี้มุ่งเน้นการสร้างเครื่องมือวัคความคันที่ให้ผลการตรวจวัคที่มีความถูกค้อง น่าเชื่อถือ มีหลักการวัดที่ง่าย ตลอดจนใช้ต้นทุนในการออกแบบจัดสร้างต่ำ ใช้วัสดุหรือชิ้นส่วน ้อุปกรณ์ภายในประเทศ และเหมาะสมในการใช้วัคความคันที่เกิดขึ้นในของไหลที่มีความหนืดสูง เครื่องมือวัดความคันนี้มีช่วงการวัดตั้งแต่ 0 ถึง 100 Bar ก่ากวามถูกค้อง (accuracy) มีก่าเท่ากับ 99.4% FS มีค่าความไวในการตรวจวัด (sensitivity) เท่ากับ 6.607 mV/Bar ค่า Sensitivity Error เท่ากับ ±0.118 % ค่าเวลาในการตอบสนองของการวัค(response time) เท่ากับ 1.675 วินาที ค่าความกว้างของการ ตรวจวัคในทิศทางขึ้นและทิศทางลง (hysterisis Error) เท่ากับ ± 1.86 % ที่ค่าเต็มสเกล ค่าความ ้ความผิดพลาดในการตรวจวัดซ้ำ (repeatability error) เท่ากับ 0.022 % ที่ค่าเต็มสเกล ค่าความไม่แน่ นอนในการวัด (Uncertainty) แบบ U_{ss} เท่ากับ \pm 1.234 Bar ที่ความเชื่อมั่น 95 %

This research work proposed a new pressure sensor based on the use of a Light Dependent Resistor (LDR); the sensor being called Photo-conductive Light Pressure (PLP) sensor. The sensor used a mechanical system to transmit pressure from the fluid system to a filter pin, causing it to move. The displacements of the filter pin due to the applied pressure allowed different amounts of light, sent out by a Light Emitting Diode (LED), to reach a Light Dependent Resistor (LDR). By direct calibration, the resistance changes could be converted into electrical voltage and thus real pressure value. The pressure sensor developed in this work was used to generate experimental data from various polymers processing equipment and the results were discussed in light of materials characteristics.

As compared with a commercial diaphragm pressure sensor the proposed sensor was found to be simple, easy to use, and low in cost, and gave reliable measuring results. The sensor was recommended suitable for pressure measurements of highly viscous fluid systems. The characteristics of the proposed pressure sensor included; the workable pressure range of the sensor was 0 to 100 Bar, the accuracy, sensitivity and sensitivity error at full scale were 99.4 % and 6.607 mV/Bar and 0.118%, respectively, the response time was 1.675 seconds, the hysteresis error at full scale ± 1.86 %, the repeatability Error was 0.022%, and the uncertainty at 95 % (U_{95}) was ± 1.234 Bar.